# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-117350

(43) Date of publication of application: 10.05.1989

(51)Int.CI.

H01L 23/50

H01L 23/28

(21)Application number : 62-276092

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC

CORP

(22)Date of filing:

30.10.1987

(72)Inventor: AKIYAMA TATSUHIKO

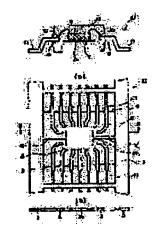
TONE YOSHIMORI MICHII KAZUNARI

# (54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

# (57)Abstract:

PURPOSE: To lessen a thermal strain and to improve the moldability of a resin by a method wherein the thickness of the island of a lead frame. on which a semiconductor element is installed. is formed in half or less of the thickness of the other part of the lead frame compared to that of the other part.

CONSTITUTION: A lead frame 22 of a semiconductor device 21 is formed integrally with a lead frame frame 3, an island 24 which is the central part of the frame 3, and suspension leads 5, by which the frame 3 and the island 24 are coupled with each other, and a semiconductor element 6 is fixed on the island 24 with a bonding agent 7. Inner leads 8



formed integrally with outer leads 11 connected electrically to an external device are connected electrically to the element 6 by wires 10. Moreover, the thickness of the island 24 is formed in half or less of the thickness of the other part of the lead frame 2. For example, in case the thickness of the whole device 21 is 1.2mm, the thickness of the element 6 is formed in a thickness of 0.4mm.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application

...14

other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@日本国特許庁(JP)

**旬钟許出駅公開** 

母公關特許公報(A)

平1-117350

Mint Ci.

識別記号

厅内整理番号

**登公**期 平成1年(1989)5月10日

H 01 L 23/50 23/28 U-7738-5F A-6835-5F

審査請求 宋請求 発明の数 1 (金4頁)

の発明の名称 掛胎封止型半導体装置

⊕特 顾 昭62-276092

②出 题 昭62(1987)10月30日

妈妈 明 者 秋 山 龍 彦 兵庫

龍 彦 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電像株式会社北伊丹

製作所内

砂兒 明 君 芦 根 競 守 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三慶軍政株式会社北伊丹

型作所内

6 旁 明 宕 道 井 一 成 兵庫県伊丹市福原4丁目1番地 三陸電燈株式会社北伊丹

製作所内

②出 颐 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

可 和 老

1. 発明の名称

似即以正型中草体负置

2、外价提求の新聞

製炭金体の取るがして一以下の機能は企型単準 体質型において、単導体電子を装成するリードフ レームのフィランドの取みをその他のリードフレ ーム部分に比べて千分以下にしたことを特徴とす る相類対心数単級体質面。

3、 発明の酵類な疑明

(殿路上の関用分野)

本役別はリードフレームの一部であるアイラン ドに限むされた半線体数子にリードを連続したの 5份的で対応した研除対応型中収体建設に関する ものである。

(組糸の銭得)

部を国力よび第4回は配素におけるこの複数度 対比型や可体物変を栄し、第3回はその概形回回。 路4回以はリードフレームの呼吸図、第4回以は 図4回のの人人前前退である。同において、平塚 このようにして担立てられた冬部井の中心部で

## 特問平1-117350(2)

あるインナリード8の党場際を合む中級外選子を 等の部はは、選邦、トランスファー成形等により 中専体対応例約12で到走されて外部製施から便 組されている。

このような機能対止型や磁体数で1のリードフレーム2は、及時製品におけるリード曲が健康の 要求から原定収以上の取みが必要であり、また機 器対止後のリードフレーム3合体の気度を確保するためにリードフレーム枠1にも研定低以上の豚 クが必要である。そこで健康、サードフレームを は、全体が均一に所度低以上の豚み、倒えば0.1 5 m以上の豚みを有している。

一方、中球体電子6が単数体制度1金体の投影 関数の1/3以上も占有するような大ナップサイ ズの場合には、中華体験度1を構成する個材の機 関係性数の不要合による単単体要更1の熱理み変 形が問題になるので、これを無くすためには、単 単体素子6を最適位更に設ける必要がある。

さらに、李恭体対正総勝了の庶務時における中 30年末子6上方の対比部暦原と、フィランド4下

から四回してしまうという間回がある。また、これを間違しようとして上傷の財企製剤厚みをL8 mにすると、下側の財産製剤原本がL3mになり、 熱型みが入るくなったり、機能時の製剤の複類が 不均一になったりして製品の品質が低下するとい う問題があった。

本色明は以上のような点に描みなされたもので、 会体の埋みが1.2 m以下の短薄盤でも、特徴みが 少なく智順の点無性の具件な複形的止型や導体値 変を提供することを目的としている。

#### (韓間点を解決するための手段)

このような目的を連載するために本義明においては、整定全体の序みがしまい以下の引取対止環 中等体質型において、単導体素子を返着するリー ドフレームのフィランドの厚みをその他のリード フレーム部分に比べて半分以下にした。

#### (市 用)

アイランドの成みを戦少することにより、その 戦少分だけ対止機動率が増加するので、幸福体策 子上力の税制集とアイランド下方の関加原とのパ 下方の対土役跡はとのバランスは、対比別局12 の核額辛額に必要を及ばするのであって、このバランスが関れると、対止保険12の使効が不均一になって製品の品質が低下するので、これを適定に設定する必要がある。なお、平均体景平 B から上方へ突出するフィヤ10の突出高さは過常、62~0.3 m必要である。

#### (免明が解決しようとする問題点)

しかしながら、このような従来の規則は止登や係体値限においては、例えば半導体袋式(会体の存みが 1.2 mであって、そのうちの単複体会子 6 のなみが 0.4 m、規則関係数が半導体者子 8 に近いサードフレーム 2 (対えば 4.2 % N 1 ー P o)のばみが 0.3 m、投資所7の厚みが 0.0 6 mで移放されている場合、熱型みによる契がを扱小にしかつ企製内における制止初間 1.8 の気物を均ったである。これに対してフィヤ 1.0 の支出技が確認したように0.2 ~ 0.5 mであるから、最近んどの場合、フィヤ 1.0 が針止出期 1.2 の間

ランスの選択機関が独火する。

#### (実験例)

近1四分よび50分割四は木角明に倒るる引送が止 烈半導体磁性の実施例を示し、無し図はその経験 遊園、第2関例はリードフレームの平面間、気2 因約は49.2 図付の3.5 断周因である。 例において 第3間台よび集4間に乗す使染の樹踏封止型単属 体験以と同符号を付した部分はこれと同様収であ るからその辞しい義明を省略し以下これを奮却に 以別する。単写体整定21のリードフレーム22 は、リードフレーム神3と、その中心岛のアイラ ンド84と、これらを送給する思りタード5とで 一体可度されていて、アイタンド24上には、単 幕件電子6が接受前でで図むされており。この単 事体兼予目には、外部設置に電気接続されたアウ タリードレンと一体のインナリードをがフィヤし 0で電気損耗されている。このようにして風立て 6れた各球材の中心部であるインナリード8の気 **収息を合む中部集集子を集の際付は、通常、トラ** ンスファールが単ににより単導体対応関係82で

-242-

特胡平1-117350(3)

対止られて外部環境から改進される。

そして、本弦匠においてはアイランド84の瓜 みがリードフレームをの曲の部分のほみの半分以 下に形成されている。例えば歩苺体製置2 L 全体 の尽みがL2回である本実施資においては、半導 **沙菓子6の厚みがL4mに形成されて白り、また** アイランド84の採みは、蝦炒茲兵效が半導体表子 6に近いリードフレーム2(何えば42%FI-Po) の圧みなるいの1/4のひり8mに形成されてい る。協物別?の厚みは6.0 5 mである。この結系 射止問題32は、単原外数子6上方の序みと、ア イランド24下方の尽みとがともその35mとれ る。これは前部ワイヤ10の突出量Q8~Q8m よりも大きいので、ワイヤーロが対亡当期33の 没属から酵母することがなく、女な上下の厚みパ ランスがとれるので、 絵配みによる突然が鬼法し たり点形時に時間となったりすることがない。

以上の想明により明らかせように半層期によれ 単位国会体の序令がL2m以下の樹脂対応形学際

翌季森体験記、22·・・・リッドフレーム、

220 TTR T ... 152 TAS AND

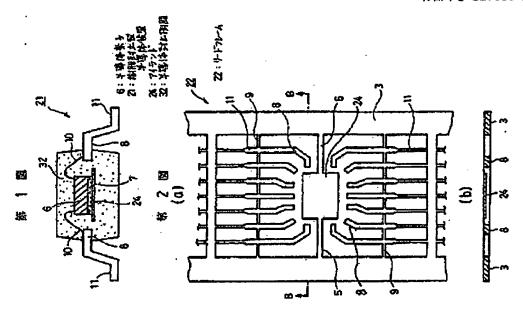
此谜面.

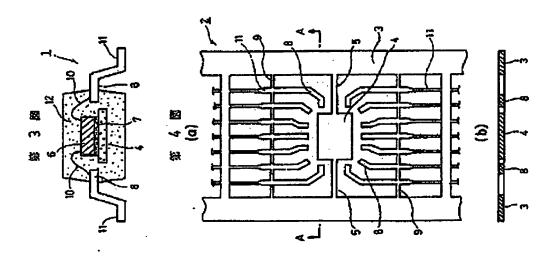
#### 4、問題の哲学な異明

推り図および第8回は本意明に係る勘密対定型 単添体整型の実施例を示し、第1回はその報明回 図、第2回対はリードフレームの平原図、第2回 対域第8回時のBB期前別、第3回および第4別 は低来の登録対比到半等体意度を示し、第8回は その紙軽回隔、第4回例はサードプレームの平局 図、第4回対は第4回例のAA範囲間である。

B ・・・・ 公成在景子。 2 t ・・・ 財政がた

特丽平1-117350(4)





-244-